

半導体製造を支える、洗浄装置で

No.1 Global Share

※当社調べ

半導体の進化を加速させる



Wet Station
FC-3100

Spin Scrubber
SS-3300S

Spin Processor
SU-3400 **NEW**

詳しくはこちら



製品ラインアップ

洗 浄

コータ・デベロッパ

熱処理

検 査

計 測

第10回

電子デバイスフォーラム京都

SCREENの講演やブースへのご来場をお待ちしております

2023年10月23日[月]

10:00-12:55

KM-1基調講演

100兆円半導体市場を迎えて

～製造装置メーカーの展望～

代表取締役 社長執行役員

後藤 正人

2023年10月24日[火]

12:35-14:50

C-2コース講演

SDGsと3D化を支える
先端半導体洗浄技術

洗浄開発統轄部 統轄部長

高橋 弘明